

新規登録設備一覧

設備管理番号	設備名	メーカー・型式	部局名
R3.3.22適用	680 次世代シーケンサー DNBSEQ-T7-#3	MGI DNBSEQ-T7	東北メディカル・メガバンク機構
	681 ECRロングスロースパッタ [リンク]	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK	マイクロシステム融合研究開発センター
	682 住友 TEOS PECVD#2 [リンク]	住友精密 APX-Cetus	マイクロシステム融合研究開発センター
	683 i線ステップパ [リンク]	キヤノン FPA-3030i5+	マイクロシステム融合研究開発センター
	684 コータデベロッパ [リンク]	SUSS ACS200 Gen3	マイクロシステム融合研究開発センター
R3.4.1適用	685 JEOL FE-SEM [リンク]	日本電子 JSM-6335F	マイクロシステム融合研究開発センター
	686 ハイコンテツスクリーニングシステム	GE Healthcare イメージングサイトメーター IN Cell Analyzer2000	薬学研究科
	687 ハイスループット性向上システム	Beckman Coulter	薬学研究科
	688 セルベースアッセイシステム	モレキュラーデバイス ハイループットカイン ティックセルベースアッセイシステム	薬学研究科
	689 ラボラトリーオートメーションシステム	Beckman Coulter	薬学研究科
	690 生化学ロボットハイスループット性向上アイテム	Beckman Coulter ラボラトリーオートメーション システムアップグレード	薬学研究科
	691 OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	流体科学研究所
	692 FANUC製小型立型マシニングセンタ	ファナック ROBODRILL α-D14LiA5	流体科学研究所
	693 スーパーコンピュータAOBA (サブシステムA) [リンク]	日本電気 SX-Aurora TSUBASA	サイバーサイエンスセンター
	694 スーパーコンピュータAOBA (サブシステムB) [リンク]	日本電気 SX-Aurora LX406Rz-2	サイバーサイエンスセンター
	695 三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	DELL ワークステーション Precision 7920 タ ワー XCTO ベース	金属材料研究所
	696 X線顕微鏡	Carl Zeiss、Xradia 800 Ultra	多元物質科学研究所
	697 光合成測定機器	Heinz Walz DUAL-PAM-100	農学研究科
	698 全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	未来科学技術共同研究センター